HARMONIC GENERATING DEVICE

Patent number:

JP63121829

Publication date:

1988-05-25

Inventor:

NAKAYAMA NOBUO

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

G02F1/377; G02F1/35; (IPC1-7): G02F1/37; H01S3/18

- european:

G02F1/377

Application number: JP19860268011 19861111 Priority number(s): JP19860268011 19861111

Report a data error here

Abstract of **JP63121829**

PURPOSE:To use a small-sized, low-output semiconductor laser, etc., and the exciting light of continuous oscillation and to obtain high conversion efficiency by using a resonator and a nonlinear optical material. CONSTITUTION:Nonlinear optical crystal 1, mirrors 2 and 3 which constitute the resonator, and an optical waveguide 4 are united. The length L of the nonlinear optical crystal 1 is so designed that incident laser beam 5 generates a standing wave in the optical waveguide and nonlinear optical crystal 1. A mirror M12 constituting an optical resonator has a >=99.8% reflection factor to laser beam 5 and a >=99.8% reflection factor at a frequency 6 twice as high as that of the laser beam, but a mirror [M2]3 has >=99% transmissivity to the frequency 6 twice as high as that of the laser beam. Consequently, beam from the semiconductor laser is used as the exciting light to obtain >=30% high conversion efficiency to a 2nd harmonic.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

® 公開特許公報(A)

昭63-121829

@Int CI,4

織別記号

信 男 厅內整理番号

❸公開 昭和63年(1988)5月25日

7348-2H 7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

砂発明の名称

高調波発生装置

①特 頤 昭61-268011

昭61(1986)11月11日

明 考 の発 中山 人 の出 顔

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社 60代 理 人 弁理士 中尾 敏男

外1名

1. 発明の名称 高胡敦竞生装置

2. 特許請求の範囲

(1) 共級器と非線形光学物質とを用いたことを特 徴とする新期放発生装置。

② 共嶽麓と非報形光学物質を一体化したことを 特徴とする特許精水の範囲第四項記載の高調放発 生装置。

13) 半球体レーザーと共福器と非線形光学物質を 組み合せたことを特徴とする特許論求の範囲第四 項または第四項のいずれかに記載の高調波発生装 否。

id: 非維形充學物質に光導坡路を形成させたこと を特徴とする特許顕求の範囲第(1)項、新図項また は第個項のいずれかに記載の高弱波発生態質。

(5) 非磁形光学物質に電界を加えることを移放と する特許額求の範囲第川頂、第四項または第四項 のいずれかに記数の高額放発生装置。

(4) 非級形光学物質を温度物初することを特徴と

i

する特許請求の範囲第四項、第四項または第四項 のいずれかに記載の高閣波発生装置。

の 非線形光学物質に磁界を加えることを特徴と する特許請求の範囲第川県、第四項または第四項 のいずれかに記載の英調液発生設置。

図 非機能光学物質として薄膜状のものを用いる ことを特徴とする特許請求の難閉節(1)頭、第の項 正大は第四項のいずれかに記録の高湖設備生鹽置。 ② 非線形光学物質に音波を加えることを跨散と する修弁約束の範囲第(1)項、第127項または第20項 のいずれかに記載の高潮波発生装置。

ぬ 美接器のミラーをグレーティングにすること を辨倣とする特許数求の範囲第四項、第四項また は銀の項のいずれかに記載の海線後発生鼓散。

3. 発明の評細な説明

廃業上の利用分野

木発明は高辺波発生装置に関し、特に単導体レ ーザーと共最齢および非線形光学物質からなる高 調液発生装置に関する。

従来の技術

2

13日 年 2 121829 (2)

非報形充學語品にレーザ光を照射すると非領形光学知果によって、光周皎敬が基本政の整数倍の商調象が得られる。このうち、香木設の2倍の周啟飲のものが第2萬國故と呼ばれている。基本彼から高國故への変換的事は人財光強度に比較して大きくなるので通常、パルス被を利用して光強度を高めて変換的率を向上させる方式が一般に採用されている。

強弱が解決しようとする阿翹点

しかしながら、励起光として半導体レーザーを 用いる場合には迅力16~30mWと低く、且つ連続 発展なので、半導体レーザー光を励起光として非 線形光学物質に設計する場合には高弱液への変換 効率は極めて低いという欠点があった。

本発明は上記のような事情に組みなされたもので、その目的は単単体レーザーの如く小型で低出力、連続発品の励起光を使用して高度模効率の高級放発生装度を提供するものである。

随題点を解決するための手段

上記の問題点を解決するためになされた本発明

くなることを利用して、非級形光学物質を光失照 森の中に挿入することによって高変協治率を得る ものであり、さらに高弱被急生効率を高める目的 で、出度、電界、研界を外部から制御することに よって、より完全な位格整合を行って高効率高弱 被発生変遷である。

は高調波の奥換站率が人射光強度に比例して大き

作用

非結形光学模骸が大きく、且つ光学的損失の少ない材料を光共疑器の中に挿入し、位相整合をさせながら発展させる条件を設たしてやると入力した基本波が高効率で高調整に変換される。

宴施例

以下本発明の一実施例の高調変発生發展について、図面を参照しなから機例する。

(察統例1)

第1回は未発明における商頭放発生装置の構成 図を示す。図中1は非級形先学結晶を示す。図中 には示していないがこの結晶の関語面には入射レ ーザー交5に対して反射防止既を被服してある。

ここでは森線形光学結晶1として、BasNaffbsのs 結晶を使用し、非線形条数はssを利用して結晶学 的a 軸に沿って光導波器はが形成されるように致 計されている。また、この非線形光学結晶1は位 活動の温度に保つように温度制細されている。

上記の構造の高現紋発生装置において、レーザ

5

(安協翻2)

第2 阪は本発明における高調政会主装費の構成 図を示す。図中7 は影線形光学機関(復勝を形成 している鋳板は図示せず)、8 以光導微點、9 は 非級形光学機関7に毎界を加えるための電極、10 は超音放発生用トランスジューサー、11は吸音材、

8

--200--

持期報63-121829 (3)

12は温度制御用オープン、13は半導体レーザー、 14は半導体レーザーの活性層でレーザー光の導放 路にもなっており、ここから放射された、レーザ 一光 (基本級) 17は効果よく光導效路8に遅かれ る。16は共短費を機成しているミラー(Xz)で、 これはレーザー光(基本線)(V)17に対して99.8 8以上の反射率を有し、レーザー允17が光導路8 や非線形光学獲膜でを通過する際に発生する。高 関畝 (2) 18に対しては98%以上の造過率を存 している、15はミラー(M。)16とともに共振録 を構成しているミラー(M1) でレーザー光(w) 17と高調設(3×)18に対してともに99.8%以上 の反射密を有している。19は必要に応じて発用す るフィルターで、高圀敦(2ょ)18のみを選択的 に透過する。上配、電磁9、超音波用トランスジ ューサー(0、温度関類用まープン等は必要に応じ て非細形光学遺跡?や光虹波路8の位相撃会(扇 折耶整合)を行なって基本級から高調波への資頭 始率を向上させる目的で使用される。

上記録条件を最適化することによって、基本被

から高調波への変換効率は15米以上の高効率が追 設されている。

(実施例31

第1回は木亀町における高銅殻発感鏡置の構成 图表示字。图中20は非极形光学结晶、21は光凉波 路、22は車導体レーザー、23は半選泳レーザーの 活性層(複波路)、24は非線形光学結局20と半群 体レーザー22との鍛合間で、この接合間では非線 形光学結晶の光理波器21と半準体レーザーの理論 路23が結合効率が最大になるような位置関係で後 合されている。25はミラー(26、)でこれはレー サー光(ド)27と高調敦(ミド)28ともに99.8% 以上の反射事を有している。26はミラー〔18。〕 でこれはレーザー光(1/2 27に対して93.8%以上 の反射率を育するが、高調波(2ァ)28に対して は98%以上の透過率を示す。半導体レーザーとし て、由力15m೪、波長ス=0.78μmを用いて連結 発録で6m型の安定した第2新綱後1=0.39μm を得た。ここでは非級者光常は暴として KNaO。を 採用した。導波路内の光をより高効率で利用する

8

場合には上記共帰器のミラー25、26をグレーティングにする。

発明の効果

本務明は光共振器と非線形光学物質および辛褒体レーザーを組合せた構造を基本とし、これに使相器合し易くする目的で温度調動、電景期部、超音波が加えられるように構成されている。この暗泉、健康優めて国際と考えられていた、学課体レーザー(4 = 0.78 µ m) を勤起光として架で高関後(4 = 0.39 µ m) への変換効率30 刈以上の高級率を得ることが出来た。

半導体レーザーでは困難と考えられていた A = 0.4 A mのレーザー光を容易に得ることが出来た。 応用としては別えば光記録に応用すれば一挙にも 倍の高密度化が可能となるし、さらには、サブミクロンボトリン工機への適用など、その応用範囲は広い。

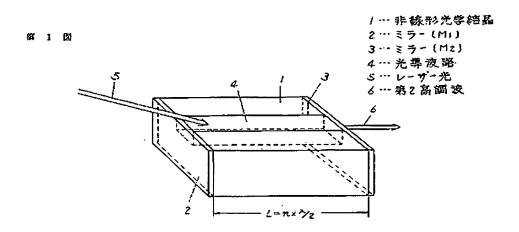
4. 図面の簡単な説明

第1回、第2回、第3回は本発明の高級改発生 装置の実施状態を示す構成関である。 1 ……非認形光学結晶、2 ……ミラー (M,) 5 ……ミラー [M,)、4 ……光孝波鴉、5 …… レーザー光、6 ……第 2 高調液。

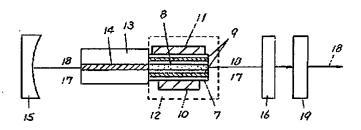
代理人の氏名 弁型土 中尾敏男 ほか)名

10

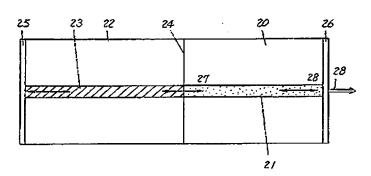
福爾昭63-121829 (4)



2 D



第 3 図



-202-